République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de L'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Université Ibn Khaldoun de Tiaret Faculté Science de la Matière Département de Physique

MEMOIRE

Présenté par :

Bounouara Afifa

Pour obtenir le diplôme de

MASTER

Filière : Physique

Spécialité : Physique des Matériaux

Théme :

Etude des propriétés physiques et chimiques des matériaux organiques ayant un caractère d'un semi-conducteur

Soutenue Le : 27/07/ 2019

Devant Le Jury :

Mr. R. Baghdad	Pr	Président
Mr. S. Bassaid	MCA	Examinateur
Mlle. C.Benhaoua	MCB	Encadrant
Mr. Djakhdane	MCB	Co-encadrant

Année Université 2018-2019

Remerciements

Remerciements

Avant tous, Je remercie « ALLAH » tous puissant de nous avoir donné la force, le courage, la santé et la volonté pour pouvoir accomplir ce modeste travail.

Les travaux que je présente dans ce manuscrit ont été effectués au sein du laboratoire de recherche de physique(Génie physique) et de l'équipe C2MO, Ils n'auraient pas été possibles sans l'aide de nombreuses personnes que je tiens à remercier.

Tous mes remerciements et reconnaissances s'adressent à ma promotrices M^{me} Benhaoua pour tous les conseils quelle a pu me fournir pendant toute la durée de ce mémoire. Je la remercie également pour la grande confiance qu'elle m'a toujours confiée avec son enthousiasme, son dynamisme et son investissement quotidien.

Sans oublie le co-encadreur Mr Djakhdane pour son aide.

Je remercie sincèrement Mr Baghdad, de m'avoir fait l'honneur de présider mon jury de mémoire ainsi pour son aide concernant l'élaboration des couches minces.

Je remercie Mr Bassaid, pour avoir accepté de prendre part à ce jury en tant qu'examinateur.

Tous mes remerciements vont à Mr. Belarbi, Mr Moumene, pour les mesures effectuées au niveau du laboratoire de synthèse et de catalyse.

Mes remerciements vont aussi à tous les enseignants qui m'ont encadré durant mon cursus.

Finalement, je remercier toutes les personnes qui m'ont aidé ainsi que les membres du laboratoire de physique et de chimie pour leurs soutiens.

Dédicace

Dédicaces

Je dédie mon modeste travail à mon père qui m'appris l'amour de la science et la persévérance dans la vie,

À tous les sacrifices qu'il a consentis à mon égard afin que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui,

A ma très chère mère qui a fourni au quotidien un soutien et une confiance sans faille et de ce fait, et pour sa tendresse et son encouragement pendant toute ma vie ...

Je ne saurais exprimer ma gratitude seulement par des mots.

A ma très chères **Amina** et **Rifk Nour el yakine** Merci à l'ensemble de mes frères et mes sœurs : **A. ssatar**, **A. Rahma**n, **A. El nour**, **Aya** et **Meriem** pour leurs encouragements

> A toutes ma famille et tous mes amis(es). Tous ceux qui me sont chers.

Liste des figures

Liste des figures

Introduction générale

Figure1 :	TTF-TNCQ	17
Figure 2:	DTDAF : le dithiadiazafulvalene	18
Figure 3:	Notre matériaux de choix	18

Chapitre I : Rappel bibliographique

Figure I.1:	la configuration électronique du carbone	21
Figure I.2:	Représentation d'un carbone à l'état d'hybridation	22
Figure I.3:	Représentation d'un carbone à l'état d'hybridation	22
Figure I.4:	Représentation d'un carbone à l'état d'hybridation sp	23
Figure I.5:	schéma des bandes d'énergie	25
Figure I.6:	a -SC à gap direct ; b- SC à gap indirect	27
Figure I.7:	Cellule photovoltaïque à Silicium	27
Figure I.8:	Péryléne	28
Figure I.9:	le tétrathiafulvalène (TTF) et le tétracyanoquinodiméthane (TCNQ)	29
FigureI.10:	$Evolution. de. la. conductivit\'e. du. complexe. TTF-TCNQ. en. fonction. de. la temp\'erature$	29
Figure I.11:	Modifications structurales du noyau TTF	30
Figure I.12:	La structure de l'isatine (1H-indole-2, 3-dione)	30
Figure I.13:	Molécule représentant une activité antivirale	31
Figure I.14:	Molécule a une activité anti-inflammatoire	31

Figure I.15:	Molécules ont une activité antibactérienne	32
Figure I.16:	Molécule a une activité anti-tuberculose	32
Figure I.17:	Réactivité de l'isatine	33
Figure I.18:	Notre matériau de choix	34
Figure I.19:	Réaction de formation d'une base de Schiff	35
Figure I.20:	Bases de Schiff monodentatees	35
Figure I.21:	Base de Schiff bidentate	36
Figure I.22:	bases.de. Schiff. Tridentates	36
Figure I.23:	Base de Schiff à base d'anthracène	36
Figure I.24:	bases de Schiff contenant le groupement nitro	37

Chapitre II : Partie expérimentale

Figure II.1:	Le schéma retro synthétique de nos molécules cibles	39
Figure II.2:	Le schéma retro synthétique des Mérocyanin	40
Figure II.3:	Le montage de reflux d'isatine -3-hydrazone	40
Figure II.4:	le montage de reflux d'isatine -thiosemicarbazide	41
Figure II.5:	La synthèse de l'aminothiazolique	42
Figure II.6:	Le mécanisme réactionnel de la réaction	43
Figure II.7-:	a-Le spectre d'absorption du isatine thiosemicarbazide/éthanol	44
Figure II.7 :	b- Le spectre d'absorption du isatine thiosemicarbazide/DMSO	45
Figure II.8:	a-Le spectre d'absorption de l'isatine-3-hydrazone/éthanol	46
Figure II.8 :	b- Le spectre d'absorption de l'isatine-3-hydrazone/DMSO	46

Figure II.9:	a-Gap optique des molécules synthétisés : -isatine -3- hydrazone	48
Figure II.9 :	b- Gap optique des molécules synthétisés : isatine thiosemicarbazone	49
Figure II.10:	Spectre IR de thiosemicarbazide	50
Figure II.11:	Spectre IR de isatine -3-hydrazone	51
FigureII.12 :	comportement métallique	52
Figure II.13:	comportement semi-conducteur	52
Figure II.14:	a-la variation de la conductivité en fonction de l'inverse de la température pour différentes fréquences (Isth),	53
Figure II.14:	b- la variation de la conductivité en fonction de l'inverse de la température pour différentes fréquences(Ish)	54
Figure II.15:	a-la variation de la permittivité (ε_1) en fonction de l'inverse de la température pour différentes fréquences du isatine-3-hydrazone (Isth)	55
Figure II.15:	-b la variation de la permittivité (ε_2) en fonction de l'inverse de la température pour différentes fréquences du isth	55
Figure II.16:	a-la variation de la permittivité(ε1) en fonction de la température pour différentes fréquences du Isth	56
Figure II.16:	b- La variation de la permittivité (ε_2) en fonction de la température pour différentes fréquences du Isatine hydrazone Ish	56

Chapitre III :Elaboration des films minces et techniques de caractérisation

Figure III.1:	Schéma simplifié de desposition de couche minces par la techenique de spry Ultrasonique	60
Figure III.2(a):	Solution de isatine thiosemicarbazide avec le DMSO	61
Figure III.2(b):	Solution de isatine thiosemicarbazide avec le méthanol	62
Figure III.3:	Apparence, une poudre jaune	62

Figure III.4:	Images de l'échantillon T1 à différentes échelles	64
Figure III.5:	Images de l'échantillon T2 à différentes échelles	65
Figure III.6:	Images de l'échantillon T3à différentes échelles	66
Figure III.7:	a-Spectre d'absorbance en fonction de longueur d'onde de notre solution de départ pour les deux concentrations 0.5g/25 et 50 ml	67
Figure III.7 :	<i>b- a-Spectre d'absorbance en fonction de l'energie de notre solution de départ pour les deux concentrations 0.5g/25 et 50 ml</i>	68
Figure III.8:	Spectres de transmittance des films T1, T2 et T3	69
Figure III.9:	<i>Caractéristique courant-tension de nos films déposés sur un substrat de verre</i>	71
Figure III.10:	Caractéristique courant-tension de nos films déposés sur un substrat de silicium légèrement dopé bore très résistif (6000 Ω .cm)	72
Figure III.11:	Caractéristique courant-tension du film T10 déposés sur un film mince de ZnO d'épaisseur de l'ordre de 350 nm, et la couche mince de ZnO	73

Liste des tableaux

Liste des tableaux

Chapitre II : Partie expérimentale

Tableau II.1 :	Les produits obtenus	42
Tableau II.2 :	Les valeurs de coefficient d'extinction	47
Tableau II.3 :	Les valeurs de conductivité	54

Chapitre III : Elaboration des films minces et Techniques de caractérisation

Tableau II.1 :	Résumé des conditions de dépôt de no films de l'Isth	63
Tableau II.2 :	Les valeurs de la conductivité calculée pour les films de ZnO, T4 et T10 déposés sur différents substrats	74

Liste des symboles

- Isth \rightarrow isatine thiosemicarbazone
- Ish \rightarrow isatine hydrazone
- $R_{dt} \rightarrow Rendment$
- $T_f \rightarrow$ Température de fusion
- $UV \rightarrow Ultra-Violet$
- IR \rightarrow Infrarouge
- $\Lambda \rightarrow$ longueur d'onde
- $\sigma \rightarrow conductivité$
- $\epsilon_1 \rightarrow \text{permittivité réelle}$
- $\epsilon_2 \rightarrow \text{permitivité imaginarie}$

Sommaire

Sommaire

Liste des tableaux

Liste des figures

Introduction générale

Chapitre I : Rappel bibliographique

I.1	Introduction	20
I.2	.Définition	20
I.3	Le Carbone	20
I.3.1.	L'hybridation sp ³ du carbone	21
I.3.1.	L'hybridation sp^2 du carbone	22
I.3.2	L'hybridation sp du carbone	23
I.4.	Définition d'un Semi-conducteur	24
I.4.1.	Gap direct - Gap indirect	26
I.4.2.	Exemples de quelques semi-conducteurs connus	27
I.5	Semi-conducteurs organique	28
I.6.	Notre matériau de choix est l'isatine	30
I.6.1.	Definition	30
I.7.	Activités des dérivés d'isatine	31
I.7.1.	Activité antivirale	31
I.7.2.	Activité anti-inflammatoire	31
I.7.3	.Activité.antibactérienne	32
I.7.4.	Activité.Anti-tuberculose	32
I.7.5.	Réactivités de l'isatine	33
I.8.	Les bases de Schiff	34
I.8.1.	La classification des imines ou bases de Schiff	35
I.8.2.	L'importance des bases de Schiff	36
I.9.	CONCLUSION	37

Chapitre II : Partie expérimentale

II.1. II.2.	Introduction Stratégie de synthèse des divers Aminothiazoles	39 39
II.3	Synthèse des matériaux	40
II.3.1	.Isatine-3-hydrazone	40
II.3.2	Isatine hiosemicarbazone	41
II.3.3.	Le dérivé Mérocyanin	41
II.3.4.	Synthèse de l'aminothiazolique	42
II.4. II.5.	Mécanisme Réactionnel Les caractéristiques des matériaux	43 43
II.5.1.	Etude par UV-visible produits synthétisées	44

II.5.2.	Les mesures du gap optique	47
II.5.3.	Détermination du gap optique	48
II.5.4.	.Les analyses par IR	50
II.5.5.	Les mesures diélectriques de molécules synthétisées	51
II.5.5.1.	La variation de la conductivité	52
II.5.5.2	Mesure de la conductivité	53
II.6 :	Conclusion	57

Chapitre III : Elaboration des films minces et Techniques de caractérisation

III.1.	Introduction	59
III.2	Généralité sur la technique utilisée	59
III.3.	Préparation de nos échantillons	60
III.3.1.	Préparation de la solution isth	61
III.4.	Etude morphologique et optoélectronique des films de l'Isatine	
	Thiosemicarbazone (Isth) déposé par spray pyrolyse ultrasonique	63
III.4.1.	Conditions de dépôt	63
III.4.2	Morphologie/microstructure vue par microscopie optique	63
III.4.2.	a.Cas de l'échantillon T1	64
III.4.2.	b. Cas de l'échantillon T2	65
III.4.2	c. Cas de l'échantillon T4	66
III.4.2	d.cas de l'échantillon T3	66
III.5.	Etude par spectroscopie optique UV-Vis	67
III.6.	Etude par les mesures électriques	70
III.7	Conclusion	74

Conclusion générale

Conclusion générale	76
Annex	79

Introduction générale

Introduction générale

Introduction générale

Depuis plusieurs siècles, l'industrie de l'électronique ne cesse de développer et la science est une alliée de cette dernière car elle étudie la matière et ses transformations, permettant de développer de nouveaux matériaux qui seront utiles dans le développement, de l'optoélectronique comme par exemple :

- Les diodes électroluminescentes organiques (OLED, Organic Light Emitting Diode),
- Les cellules solaires
- Les transistors
- Le papier électronique

Parmi ces matériaux nous citons les semi-conducteurs organiques qui offrent plusieurs avantages : telles que leur légèreté, flexibilité et facilité de fabrication.

Les semi-conducteurs organiques sont généralement faciles et économiques à fabriquer en laboratoire.

Le premier composé conducteur électrique a été découvert aux sens d'un complexe par transfert de charge, il s'agit du complexe TTF- TNCQ¹Figure1.



Figure1 : TTF-TNCQ

Depuis cette découverte plusieurs matériaux ont vu le jour.

Toutefois des modifications sur le cœur TTF ont été apportés comme la substitution du souffre par autres hétéroatomes.

¹ J. Ferraris, D. O. Cowan, V. V. Walatka, J. H. Perlstein, J. Am. Chem. Soc., 1973, 95, 948.

Introduction générale

Nous citons parmi eux le DTDAF qui est un matériau organique comportant deux motifs thiazole (Figure2).



Figure 2 : DTDAF : le dithiadiazafulvalene

Pour notre cas envisageons de synthétiser un matériau organique comportant le motif isatine et d'autres fonctions : soit le motif thiazole ou autres. Étudier ainsi ses propriétés physiques et chimiques pour une éventuelle application dans le, domaine des semi-conducteurs.



Figure 03 : Notre matériaux de choix

Dans ce manuscrit, nous présentons dans le premier chapitre les travaux bibliographiques effectués sur les matériaux organiques, Et quelques rappels sur les semi-conducteurs ainsi que le motif de base de notre étude.

-Le second chapitre porte sur la synthèse de nos molécules cibles ainsi que l'études de leurs propriétés optiques et diélectriques.

-Le troisième chapitre porte sur l'élaboration de couches minces à base de la méthode « spray pyrolyse » ainsi que la discussion des résultats obtenus.

-Enfin, ce travail est clôturé par une conclusion générale.

Chapitre I

Rappel bibliographique

I.1.INTRODUCTION :

Ces dernières années, les intérêts des chercheurs se sont concentrés sur les systèmes hétérocycliques qui contiennent divers hétéroatomes tels que l'azote, le soufre et l'oxygène, en raison de leur importance dans le, domaine de l'industrie.

Nous nous sommes alors consacrés à des hétérocycles soufrés azotés nommés matériaux organiques dérivés de systèmes conjugués et qui peuvent servir au développement de nouveaux semi-conducteurs organiques. Un matériau organique est une molécule contenant du carbone et d'autres éléments tel que l'hydrogène, oxygène

I.2. Définition :

Une molécule organique comporte toujours du carbone et souvent de l'hydrogène. En raison de la possible présence de fonctions chimiques il est aussi possible d'y trouver les **éléments chimique**s suivants (par ordre décroissant de fréquence) :

- Oxygène, il est présent dans les alcools, cétones, aldéhydes, acides carboxyliques, ester, éthers, amide
- L'azote, on le trouve dans les amines (en particulier dans les acides aminés et les protéines) ainsi que dans les amides
- Les halogènes (fluor, chlore, brome, iode) dans les composés halogénés
- Le soufre dans les thiols

I.3. Le carbone :

Actuellement les substances connues à base de carbone, naturelles ou synthétiques, se comptent par millions, ce qui justifie qu'elles occupent une place spéciale dans l'édifice de la chimie.

À l'état fondamental le carbone possède la configuration électronique suivante :

 $C_6 = 1s^2 2s^2 2p^2$, d'après cette configuration le carbone est bivalent,



Figure I.1 : La configuration électronique du carbone

Alors que dans la molécule de méthane CH_4 , le C possède quatre liaisons identiques. Pour expliquer cette existence ; un autre état de valence existe : $1s^2 2s^1p_x^1p_y^1p_z^1$

Dans cette configuration, on remarque que les quatre électrons célibataires du carbone ne sont pas dans le même état énergétique, l'un est un électron "s" alors que les trois autres sont des électrons du type p. Le carbone devrait alors former trois liaisons orientées selon les trois axes orthogonaux o_x , o_y et o_z avec ses trois orbitales p et une quatrième liaison sans orientation déterminée. Or l'expérience montre que dans la molécule CH_4 , les 4 liaisons sont identiques et indiscernables. Elles sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier dont le centre est occupé par le noyau du carbone.

Comment expliquer cette existence ?

I.3.1. L'hybridation sp^3 du carbone :

Pour mettre en accord la théorie et l'expérience, on admet que les orbitales s et p ne restent pas distinctes mais elles se réorganisent afin d'avoir 4 orbitales identiques appelées *orbitales hybrides sp*³orientées selon 4 axes dirigés vers les sommets d'un tétraèdre régulier ayant un angle de 109°28'.²

² A William Johnson ...c .*by Jones and Bartllette publishers* ,**1999** MA,01776 Invitation à la chimie organique **21** | P a g e



Figure I.2 : Représentation d'un carbone à l'état d'hybridation sp³

I.3.2. L'hybridation sp^2 du carbone :

Le carbone doublement lié est dans l'état d'hybridation sp^2 . Il s'agit d'une combinaison de l'orbitale 2s et des orbitales $2p_x$ et $2p_y$ conduisant à trois orbitales hybrides sp^2 .²



Figure I.3 : Représentation d'un carbone à l'état d'hybridation sp^2

I.3.3. L'hybridation sp du carbone :

Le carbone triplement lié est dans l'état d'hybridation sp. La combinaison de l'orbitale s et de l'orbitale $2p_x$ conduit à 2 orbitales hybrides sp. Les autres orbitales $2p_y$ et $2p_z$ subsistent avec leur orientation normale.²



Figure I. 4 : Représentation d'un carbone à l'état d'hybridation sp

Parmi les molécules organiques qui nous intéresse et qui font l'objet de notre étude sont les matériaux organiques à caractère semi-conducteur.

I.4. Définition d'un Semi-conducteur :

Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible, est suffisamment importante. En d'autres termes, la conductivité électrique d'un semiconducteur est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants.

Le comportement électrique des semi-conducteurs est généralement modélisé, en physique quantique des solides, à l'aide de la théorie des bandes d'énergie. Selon celle-ci, un matériau semi-conducteur possède une bande interdite suffisamment petite pour que des électrons passent de la bande de valence vers la bande de conduction. Si un potentiel électrique est appliqué à ses bornes, un faible courant électrique apparaît, provoquant ainsi le déplacement des électrons.

La conductivité électrique des semi-conducteurs peut être contrôlée par dopage, en introduisant une petite quantité d'impuretés dans le matériau afin de produire un excès d'électrons ou un déficit. Des semi-conducteurs dopés différemment peuvent être mis en contact afin de créer des jonctions, permettant de contrôler la direction et la quantité de courant qui traverse l'ensemble. Cette propriété est à la base du fonctionnement des composants de l'électronique moderne : diodes, transistors, etc.

Le silicium est le matériau semi-conducteur inorganique le plus utilisé commercialement, du fait de ses bonnes propriétés, et de son abondance naturelle même s'il existe également des dizaines d'autres semi-conducteurs, comme le germanium, l'arséniure de gallium ou le carbure de silicium.

Le comportement des semi-conducteurs, est décrit via la théorie des bandes. Ce modèle stipule qu'un électron dans un solide ne peut que prendre des valeurs d'énergie comprises dans certains intervalles que l'on nomme « bandes », plus spécifiquement **bandes permises**, lesquelles sont séparées par d'autres « bandes » appelées **bandes d'énergie interdites** ou **bandes interdites**.

Deux bandes d'énergie permises jouent un rôle particulier :

- La dernière bande complètement remplie, appelée « bande de valence »
- La bande d'énergie permise suivante appelée « bande de conduction »

La bande de valence est riche en électrons mais ne participe pas aux phénomènes de conduction (pour les électrons). La bande de conduction, quant à elle, est soit vide (comme aux températures proches du zéro absolu dans un semi-conducteur) soit semi-remplie (comme dans le cas des métaux) d'électrons. Cependant c'est elle qui permet aux électrons de circuler dans le solide.

Dans les conducteurs (métaux), la bande de conduction et la bande de valence se chevauchent. Les électrons peuvent donc passer directement de la bande de valence à la bande de conduction et circuler dans tout le solide.

Dans un semi-conducteur, comme dans un isolant, ces deux bandes sont séparées par une bande interdite, appelée couramment par son équivalent anglais plus court « **gap** ». L'unique différence entre un semi-conducteur et un isolant est la largeur de cette bande interdite, largeur qui donne à chacun ses propriétés respectives.

Dans un isolant, cette valeur est si grande (aux alentours de 6 eV pour le diamant par exemple) que les électrons ne peuvent pas passer de la bande de valence à la bande de conduction : les électrons ne circulent pas dans le solide.

Dans les semi-conducteurs, cette valeur est plus petite (1,12 eV pour le silicium, 0,66 eV pour le germanium, 2,26 eV pour le phosphure de gallium). Si l'on apporte cette énergie (ou plus) aux électrons, par exemple en chauffant le matériau, ou en lui appliquant un champ électromagnétique, ou encore dans certains cas en l'illuminant, les électrons sont alors capables de passer de la bande de valence à la bande de conduction, et de circuler dans le matériau.





Dans un métal, certains électrons sont à la fois dans la bande de valence et la bande de conduction. Cela signifie qu'un métal peut conduire le courant sans autre forme de traitement Physico-chimique.

Dans un isolant, les deux bandes sont séparées par un espace appelé « **bande interdite** » : cela signifie que les électrons ne peuvent pas s'y trouver et les électrons externes se logent dans la bande de valence. Ces matériaux ne peuvent conduire l'électricité.

Enfin, dans le cas des semi-conducteurs, il existe une **bande interdite** très **fine**. Il suffit de la moindre perturbation, les électrons passe de la bande de valence à la bande de conduction et ainsi rendre le semi-conducteur un matériau conducteur.

Parmi ces perturbations : le chauffage ou l'éclairage du matériau, soumission à une tension électrique bien définie. Par exemple, si on éclaire une plaque photovoltaïque, la plaque devient conductrice et on crée un courant électrique : c'est l'effet photoélectrique.

Dans le cas d'un processeur d'ordinateur, c'est une tension électrique minimale qui permet de rendre le semi-conducteur isolant en dessous et conducteur au-dessus.

I.4.1. Gap direct - Gap indirect :

Le gap est par définition la largeur de la bande interdite, c'est la différence d'énergie entre les 2 bandes (valence-conduction).

- les semi-conducteurs « à gap direct » : le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction sont face `à face (correspondent au même vecteur d'onde ~k). C'est le cas du GaAs

-les semi-conducteurs « à gap indirect » : le maximum de la bande de valence n'est pas en face du minimum de la bande de conduction (ils correspondent `a des vecteurs d'onde ~k différents).
C'est le cas du Silicium ou de Germanium.

La nature du gap joue un rôle fondamental dans l'interaction du semi-conducteur avec un rayonnement électromagnétique et par suite dans le fonctionnement des composants optoélectroniques.



Figure I.6 : (a) -SC à gap direct ;(b)- SC à gap indirect

I.4.2. Exemples de quelques semi-conducteurs connus :

Le silicium est le matériau semi-conducteur le plus utilisé commercialement, du fait de ses bonnes propriétés, et de son abondance naturelle. Le silicium est peu déformable et cristallise dans le système cubique (structure diamant), c'est un semi-conducteur, ayant une conductivité électrique est très inférieure à celle des métaux.

Les propriétés du silicium ont permis la préparer une nouvelle gamme de transistors (de la deuxième génération) et les circuits intégrés « les « puces ». Il est jusqu'aujourd'hui l'un des éléments essentiels pour l'électronique.

Comme il est l'élément principal pour la fabrication de cellules solaires photovoltaïques.



Figure I.7 : Cellule photovoltaïque à Silicium

Le silicium se trouve dans certaines molécules organiques, comme les silanes méthylsilanetriols, diméthylsilanediol, les silatranes.

I.5. Semi-conducteurs organiques :

Les semi-conducteurs organiques sont des matériaux essentiellement constitués d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de souffre. En général, ils peuvent être classés en deux catégories : les petites molécules et les polymères.

Les matériaux organiques tels que les matières plastiques jouent un rôle important dans l'industrie, par exemple, dans le domaine de l'emballage et de l'automobile...etc. Ces matériaux pendant de nombreuses années ne présenter aucun intérêt dans le domaine électrique. Cependant, les découvertes ont montré que des molécules organiques spécifiques présentent des propriétés électriques extraordinaires.

Jusqu'au début des années cinquante, les composés organiques étaient considérés comme des isolants. Ce n'est, en effet, qu'en 1954 que des chercheurs japonais mirent en évidence le caractère conducteur du bromure de Péryléne ^{3,4,5} ouvrant ainsi à la chimie organique un nouveau domaine d'investigation, c'est-à-dire, l'élaboration de matériaux conducteurs



Figure I.8: Péryléne

Le véritable essor de ce secteur de recherche se situe en 1973, lorsque Cowan et Coll¹. associent le tétrathiafulvalène (TTF) et le tétracyanoquinodiméthane (TCNQ) pour conduire à La formation du complexe de transfert de charge TTF-TCNQ qui présente des propriétés électriques extraordinaires qui font de lui le premier véritable métal organique.

³ H. Akamatu, H. Inokuchi, Y. Matsugana, Nature, 1954, 173, 168.

⁴ H. Akamatu, H. Inokuchi, Y. Matsugana, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1956, 29, 213.

⁵ H. Inokuchi, H. Akamatu, Solid State Physics, *Academi Press*, **1961**, 12, 93.



Figure I.9 : Le tétrathiafulvalène (TTF) et le tétracyanoquinodiméthane (TCNQ)

Ce matériau possède, à l'état monocristallin une conductivité de 500 S.cm-1 à température ambiante et présente un comportement métallique entre 300 et 58K. Au-dessous de 58K a lieu une transition métal-isolant qui entraîne une chute de la conductivité du complexe.



Figure I.10 : Evolution de la conductivité du complexe TTF-TCNQ en fonction de la température

Dès lors la recherche, dans ce domaine, se concentre principalement sur la synthèse de nouveaux matériaux issus de dérivés du TTF. Malheureusement, les premiers résultats obtenus tempèrent l'enthousiasme soulevé par la découverte du TTF-TCNQ car les nouveaux Composés synthétisés présentent, en général, des performances moins spectaculaires que le modèle ^{6,7}.

⁶ D. Jérome, A. Mazaud, M. Ribault, K. Bechgard, C. R. Acad. Sc. Paris, 1980, t290, B-27.

⁷ D. Jérome, A. Mazaud, M. Ribault, K. Bechgard, J. Phys. Lett., 1980, 41, L95.

Cependant, grâce à certaines modifications apportées à la molécule TTF de base, d'autres matériaux se sont montrés de bon conducteurs ou semi-conducteurs à base de TTF.

Ces modifications ont été apportées dans le but d'accéder à des TTFs hautement fonctionnalisés comme par exemple : introduction de macrocycle, espaceurs conjugués (Figure I.11) ^{8,9,10,11,12,13,14}.



Figure I.11 : Modifications structurales du noyau TTF.

I.6. Notre matériau de choix est l'isatine

I.6. 1. Définition :

L'isatine ou indol-2,3-dione est un composé organique qui se compose d'un cycle aromatique et d'un hétérocycle azoté a cinq chainant et deux carbonyles à la position C-2, C-3, (figure), il a été découvert en 1840 par Erdmann et Laurent. ¹⁵



Figure I.12 : La structure de l'isatine (1H-indole-2, 3-dione).

30 | Page

⁸ M.R. Bryce, Adv. Mater., **1999**, 11, 11

⁹ J. Becher, J. Lau, P. Mork, Electronic Materials: the oligomer approach, K. Müllen, G. Wegner, Wiley VCH, **1998**, 198

¹⁰ M.R. Bryce, J. Mater. Chem., **2000**, 10, 589.

¹¹ M.B. Nielsen, C. Lomholt, J. Becher, Chem. Soc. Rev., 2000, 29, 153

¹² J.L. Segura, N. Martin, Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40, 1372.

¹³ P. Batail, (Ed.), Chem. Rev., 2004, 104, issue 11,

¹⁴ J. Yamada, T. Sugimoto, (Eds) TTF Chemistry. Fundamentals and applications of tetrathiafulvalene, Spinger *Verlag*, **2004**

¹⁵ P. Dematos, C. Bacani, W.Vilegas, E.Aparecida, Ilcemara de Sylloscólus *Mutation Research*, 719; **2011**;47-50.

I.7. Activités des dérivés d'isatine

Les dérivés de l'isatine présentent un large spectre d'activité en raison de leurs propriétés chimio-thérapeutiques, pharmacologiques et biologiques.^{16,17} Ces derniers sont connus comme antiviraux, anti- inflammatoires, antibactérienne et anti tuberculose.

I.7.1. Activité antivirale :

Teitz et coll ont montré l'activité antivirale du composé suivant :



Figure I.13 : Molécule représentant une activité antivirale

I.7.2. Activité anti-inflammatoire :

Sharaf ¹⁸ a présenté l'activité anti-inflammatoire du composé présenté dans la figure suivante :



Figure I.14 : Molécule a une activité anti-inflammatoire

¹⁶ P. Pakravan, S. Kashanian, M. M. Khodaei, *Pharmacological Reports*, 65, 2013, 313–335.

¹⁷ F.j. Harding. *Pharmacological Reports*, 65; **2013**; 313-335.

¹⁸ S. K. Bhattacharya, A. Chakraborti, Indian. J. Exp. Biol., 36; 1998; 118.

I.7.3.Activité.antibactérienne :

Varma et Nobles ¹⁹ ont découvert que certains dérivés d'isatine présentent des propriétés antifongiques et antimicrobiennes, (figure I.15).



Figure I.15 : Molécules ont une activité antibactérienne

I.7.4.Activité.Anti-tuberculose :

Varma et Pendeya ²⁰ ont synthétisé des dérivés d'isatine ayant une activité anti tuberculose remarquable. (Figure I.16)



Figure I.16 : Molécule a une activité anti-tuberculose

¹⁹ O. A. Sharaf, Bull. Fac. Pharm., 35; **1997**; 79.

²⁰ R. S. Varma, W.L. Nobles, J. Med. Chem., 10; **1967**; 510

I.7.5. Réactivités de l'isatine :

L'isatine possède trois sites d'attaque, il peut donc subir une N-alkylation, Nacylation, une substitution électrophile aromatique du cycle benzénique et une substitution nucléophile en C-3 (figure I.17)²¹



Figure I.17 : Réactivité de l'isatine

Vu l'intérêt que porte le motif isatine nous envisageons de synthétiser un matériau organique comportant ce dernier et d'autres fonctions : soit le motif thiazole ou autres. Étudier ainsi ses propriétés physiques et chimiques pour une éventuelle application dans le, domaine des semiconducteurs. (Figure I.18).

²¹ S. Rehn. Memoire de these de doctorat (Synthesis of indole and oxindole derivates incorporating pyrrolidino, pyrrolo or imidazolomoieties) **2004.**



Figure I.18 : Notre objectif de synthèse

Comme le montre la figure I.18 : le chemin 1, le produit obtenu est une base de Schiff.

I.8. Les bases de Schiff :

C'est en 1864 que la première synthèse des composés iminiques fut réalisée par Schiff ⁶. C'est ainsi que ces composés ont pris ensuite son nom (bases de Schiff). Une base de Schiff est définie comme étant le produit d'une réaction d'amine primaire avec une cétone ou un aldéhyde. Le produit obtenu suivant la séquence réactionnelle ci-dessous, renferme une fonction iminiques :

Une base de Schiff est définie comme étant le produit d'une réaction d'amine primaire avec une cétone ou un aldéhyde. Le produit obtenu suivant la séquence réactionnelle ci-dessous, renferme une fonction iminiques :



Figure I.19 : Réaction de formation d'une base de Schiff⁷

I.8.1. La classification des imines ou bases de Schiff :

A la base de nombreux sites de coordination, on peut classer les ligands, bases de Schiff, selon plusieurs structures : mono, bi, tri, tétra, penta, hexa et heptadentate comme suit :

a. Les Bases de Schiff monodentatees :

C'est une molécule qui possède un seul site de fixation à l'atome métallique, elle cède au métal central un doublet non liant avec création d'une liaison. Cette base est illustrée par l'exemple qui suit à savoir la réaction de la méthylamine avec le benzaldéhyde suivie par une déshydratation :



Figure I.20 : Bases de Schiff monodentatees

b. Les Base de Schiff bidentate :

Ce genre de base de Schiff peut exister sous forme de plusieurs types. Les bidentate peuvent être O,O ou bien N,N tels que les composés suivants :



Figure I.21 : Base de Schiff bidentate.

c.Les.bases.de.Schiff.Tridentates :

L'utilisation des ligands tridentates dans la chimie de coordination fournit un moyen facile pour stabiliser les métaux de transition et les éléments donneurs qui profitent de l'effet chélate ¹⁵. i.e les ligands tridentates qui ont un site (ONO) donneur réagissent avec les métaux de transition pour donner des hétérocycles stables.
Chapitre I : Rappel bibliographique



Figure I.22 : bases.de. Schiff. Tridentates

I.8.2. L'importance des bases de Schiff :

Les bases de Schiff jouent un rôle essentiel spécialement dans la médecine, les systèmes biologiques et les industries. D'autres applications récentes se sont révélées prometteuses dans le domaine de la physique.

D. Sek et ces collaborateurs ²² ont synthétisés des bases de Schiff contenant des motifs d'anthracène. Des tests photovoltaïques sur ces produits ont donnés résultats prometteurs pour une application en optoélectronique figure I.23



Figure I.23 : Base de Schiff à base d'anthracène

Une équipe indienne a synthétisés des bases de Schiff contenant le groupement nitro. Ces composés se sont révélés prometteurs pour une application dans le domaine de l'optique non linéaire.²³

²² D. Sek, M. Siwy, E. Schab-Balcerzak, *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 175 (**2017**) 24–35.

²³ S. Vijayalakshmi, S. Kalyanaraman, Optical Materials, 35 (2013) 440–443.



Figure I.24 : Bases de Schiff contenant le groupement nitro.

I.9.CONCLUSION :

Ce rappel bibliographique illustre bien l'importance de la chimie organique dans l'élaboration de matériaux ayant des propriétés différentes comme celle de la conduction... et puisque l'isatine et ses dérivés sont des produits connus par leurs propriétés biologiques importantes, nous avons pensé à étudier ses propriétés physiques et chimiques en incorporant d'autres fonctions, pour une éventuelle application dans le domaine des semi-conducteurs.

Chapitre II

Partie Expérimentale

II.1. Introduction :

L'isatine et ses dérives sont des produits doués d'un grand potentiel thérapeutique, pour cela nous nous sommes intéressés au dérivé : isatine-3- hydrazone isatine thiosemicarbazone afin d'étudier leurs propriétés physique et chimiques et faire une étude comparative.

II.2. Stratégie de synthèse des divers Aminothiazoles :

Pour aboutir à nos molécules, nous avons utilisé une réaction de condensation de l'isatine avec la réactive hydrazine (1) et le thiosemicarbazide (2). (Figure II.1)



Figure II.1 : Le schéma retro synthétique de nos molécules cibles.

Comme nous avons tenté de synthétiser des dérives thiazolidinone à partir de la condensation de l'isatine avec un dérivé aminothiazolique selon le schéma retro synthétique suivant :



Figure II.2 : Le schéma retro synthétique du dérivé thiazolidinone-isatine

II.3. Synthèse des matériaux :

II.3.1. Isatine-3-hydrazone :

A une solution de 1 g d'isatine dans 30 ml méthanol, on ajoute 2 ml de l'hydrazine. L'ensemble est porté à reflux pendant 3 heures. Après filtration et recristallisation dans le méthanol, la poudre jaune est obtenue avec un rendement de 85%²⁴. Figure II- 3.





Figure II. 3 : Le montage de reflux d'isatine -3-hydrazone

²⁴ S. K SRIDHAR, A. RAMESH, Biol. *Pharm. Bull.* **2001**. 24 (10) 1149–1152

II.3.2. Isatine thiosemicarbazone :

A un mélange de méthanol et eau et on ajoute 0.233*mg* thiosemicarbazide après solubilité, on ajoute progressivement 0.250 mg d'isatine au mélange, et on laisse le reflux pendant 4 heures. Après filtration et recristallisation dans le méthanol, la poudre jaune est obtenue avec un rendement 71%. (Figure II- 4).





Figure II.4 : Le montage de reflux d'isatine -thiosemicarbazide

II.3.3. Le dérivé thiazolidinone- isatine :

0.2g d'isatine sont dissoutes dans le minimum de MeOH, 0.27g de dérivé aminothiazolique sont ajoutées à cette solution. Le mélange est porté à reflux pendant 12 heures après l'ajout de 2 ml de triéthyile amine. Après filtration, le produit obtenu est une poudre rouge brique obtenue avec un rendement de 10%.

Nous nous sommes contentés des deux essais puisque le rendement est faible.

II.3.4. Synthèse de l'aminothiazolique :

L'isocyanate de potassium (13.48 mmol) est dissout dans un mélange d'eau et d'l'acétone, (9.2 mmol) d'acide chlorocétique sont ajoutés au mélange qui est laissé sous agitation pendant 1 heure. Ensuite (9.16 mmole) de p-aminophénol sont ajoutés par petites fraction puis le mélange est porté sous reflux. Après filtration et recristallisation dans un mélange d'éthanol/méthanol, le produit est une poudre blanche obtenue avec un rendement de 64% ayant $T_f=170$ °C. (Figure II.5).



Figure II. 5 : La synthèse de l'aminothiazolique

Les produits obtenus sont répertoriés dans le tableau suivant :

	Composés	Réactifs	Solvant utilisé	R _{dt}	$T_{\rm f}$	Aspect
Ν	Obtenus			%		
1	Isatine-3-	Hydrazine	Méthanol	85	255°C	Poudre
	hydrazone					jaune
2	Isatine	Thiosemicarbazide	Méthanol+Eau	71	268°C	Poudre
	thiosemicarbazone					jaune
						Poudre
3	dérivé Isatine	dérivé	Méthanol	10	170°C	blanche
	thiazolidinone	aminothiazolique				

Tableau II. 1 : Les produits obtenus

L'étude des propriétés s'effectué sur le dérivé Isatine (Ish) et dérivé Isatine thiosemicarbazone(isth) car ils sont obtenus avec un bon rendement

II.4. Mécanisme Réactionnel :

Dans un premier temps, l'amine primaire, en raison de son caractère nucléophile, s'additionne sur la double liaison C=O pour donner un α -amino-alcool (**I.1**). Celui-ci se déshydrate spontanément et il se forme une imine que l'on appelle « base de Schiff ». (Figure II.6).



Figure II.6 : Le mécanisme réactionnel de la réaction

II.5. Les caracteristiques des matériaux :

Les produits synthétisés sont envoyés au laboratoire de synthèse appliquée pour analyse RMN, vu le solvant déterré non disponible (DMSO-d₆), nous nous somme contenter des analyses IR et UV.

II.5.1. Etude par UV-visible des produits Synthétisés :

D'après cette figure (II.7), on remarque les caractéristiques des bandes d'absorption dans l'éthanol à 261.63 nm, 371.33 nm, 418.34 nm et les caractéristiques 292.97 nm, 355.66 nm et 468.07 nm des bandes d'absorption dans le DMSO à 261.63 nm, 371.33 nm, 418.34 nm.

Ces bandes correspondent à l'excitation des électrons π (transition $\pi \to \pi^*$) dans les cycles aromatiques. Ces résultats sont conformes avec la littérature, les dérivés isatine ne possèdent pas les transitions $n - \pi^{*25}$



Figure II.7 -a-: Le spectre d'absorption du isatine thiosemicarbazone / éthanol

²⁵. S. Fouda, H. A. Mostafa, S. E. Ghazy, S. A. El-Farah, *International Journal of Electrochemical Science*, 2 (**2007**) 182-194



Figure II.7 -b-: Le spectre d'absorption du isatine thiosemicarbazone / DMSO

D'après la figure II.8 on remarque les caractéristiques des bandes d'absorption dans l'éthanol à 256.41 nm, 366.10 nm, 397.45 nm et les caractéristiques 295.48 nm, 368.82 nm et 431.50 nm des bandes d'absorption dans le DMSO.

Ces bandes correspondent à l'excitation des électrons π (transition $\pi \to \pi^*$) dans les cycles aromatiques. Les transitions $n - \pi^*$ n'existent pas.



Figure II.8 -a-: Le spectre d'absorption de l'isatine hydrazone/ethanol



Figure II.8-b-: Le spectre d'absorption de l'isatine hydrazone/DMSO.

Connaissant la concentration de la solution mère qui est 10^{-4} mol / L, nous avons calculé les coefficients d'extinctione, le tableau suivant résume les valeurs des λ max et ϵ de nos matériaux synthétisés.

Solution /éthanol	Concentration	λmax	A max	Coefficients d'extinction	
	Mol/l	(nm)		$\varepsilon \pmod{L^{-1} \mathrm{cm}^{-1}}$	
Isatine					
thiosemicarbazone	10-4	418.34	0.2254	225.4	
Isatine-3-Hydrazone					
	10-4	397.45	0.02017	201.7	

Tableau II.2 : Les valeurs de coefficient d'extinction.

II.5.2. Les mesures du gap optique :

La technique de la spectroscopie UV- visible est utilisée pour l'enregistrement des spectres de la transmittance optique et de l'absorbance optique des matériaux élaborés. L'exploitation de ce spectre d'absorbance permet la déduction du gap d'énergie des produits synthétisés.

Cependant cette exploitation exige la variation de l'absorbance en fonction de l'énergie. Théoriquement, l'énergie (E) d'une radiation est reliée à la longueur d'onde (λ) par l'expression : E=hv avec v= c/ λ Sachant que :

h : constante de Planck

v: la fréquence et λ : longueur d'onde

En utilisant les constantes universelles, l'expression de l'énergie devient

 $E (eV) = 1240/\lambda (nm).$

II.5.3. Détermination du gap optique :

A partir des courbes précédentes reportant l'absorbance en fonction de l'énergie (Figure II.7) et (figure II.8), les valeurs du gap optique des échantillons ont été calculées et tracés par la méthode de Tauc :

 $(\alpha hv)^{2=} A(hv - Eg) Avec A :$ est une constante ou $\alpha = \frac{1}{d} ln \left(\frac{1}{T}\right)$

L'extrapolation de la partie linéaire du tracé de Tauc $(\alpha h\nu)^2$ en fonction de hv donne la largeur de la bande interdite Eg ou le gap. Les résultats obtenus sont présentés dans la (Figure II.9).



Figure II.9-a-: Gap optique des molécules synthétisés : isatin-3-hydrazone



Figure II.9-b-: Gap optique des molécules synthétisés : isatine thiosemicarbazone

D'après les (figure II-9) Le gap est estimé de 2.64 eV pour l'isatine hydrazone et 2.94eV pour l'isatine thiosemicarbazone, selon la littérature le gap de certains matériaux organiques bases de Schiff est aux alentour 2.5–2.7 eV ²⁶

²⁶ D. Sek, M. Grucela-Zajac, M. Krompiec, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak, Spectrochimica *Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* 175 (**2017**) 24–35

II.5.4. Les analyses par IR :

Les caractéristiques IR du produit isatine thiosemicarbazone sont présentés sur (la figure II.10)



Figure II.10 : Spectre IR d'isatine thiosemicarbazone.

- Les bandes vers 3517.9-3421.5 cm⁻¹, confirme la présence de la liaison NH₂
- Les bandes vers 3336.6-3263 cm⁻¹, confirme la présence de la liaison NH
- La bande d'élongation à **3167**cm⁻¹ caractéristique de groupement CH aromatique.
- La bande d'élongation à **3062.7**cm⁻¹ caractéristique de groupement CH₂.
- La présence de la bande vers **1701** cm⁻¹ caractérise de la bande C=O.
- La présence de la bande vers **1620**cm⁻¹ caractérise de la bande C=N.
- Des bandes moyennes dans la région de 1593.1,1500.5, 1469.7 cm⁻¹, indiquent la présence de la liaison C=C aromatique.
- La présence de la bande vers **1276.8** cm⁻¹ caractérise de la bande (C=S).

Les caractéristiques IR du produit isatine-hydrazone sont présenté sur (la figure II.11)



Figure II.11: spectre IR de isatine -3-hydrazone

- Les bandes vers 3517.9, **3417.6** cm⁻¹, confirme la présence de la liaison NH₂
- Les bandes vers 3440.5-3263.3 cm⁻¹, confirme la présence de la liaison NH
- La bande d'élongation à **3170.8** cm⁻¹ caractéristique de groupement CH aromatique.
- La bande d'élongation à **3062.7**cm⁻¹ caractéristique de groupement CH₂.
- La présence de la bande vers **1701** cm⁻¹ caractérise de la bande C=O.
- La présence de la bande vers **1681.8** cm⁻¹ caractérise de la bande C=N.
- Des bandes moyennes dans la région de 1593.1, 1500.5, 1469.7 cm⁻¹, indiquent la présence de la liaison C=C aromatique.

II.5.5. Les mesures diélectriques de molécules synthétisées :

Dans le but de tester l'effet du champ électrique sur nos matériaux, pour calculer les paramètres électriques des matériaux, nous avons mesuré les conductivités électriques en fonction de la température par les mesures diélectriques.

II.5.5.1. La variation de la conductivité :

De manière générale, la conductivité électrique mesurée à température ambiante n'est pas suffisante pour caractériser un matériau. En effet, une autre notion importante concerne l'évolution de cette dernière avec la température. De façon générale, deux cas sont observés :

a-Le comportement métallique :

La conductivité augmente par l'abaissement de la température, le matériau dans ce cas possède un **comportement métallique** par analogie avec les métaux comme le cuivre (FigureII.12)



FigureII.12 : comportement métallique

b. le comportement semi-conducteur :

La conductivité décroît avec la température, le matériau présente alors un caractère semiconducteur (Figure II.13)



Figure II.13 : comportement semi-conducteur.

II.5.5.2. Mesure de la conductivité :

Des mesures ont été effectuées sur nos échantillons par un dispositif utilisé dans les mesures de la spectroscopie diélectrique (**INSTEK-LCR821**), fonctionnant dans une gamme de température à 400°C avec une précision de 0.01°C et à, des fréquences s'étalant de 12 HZ à 250 KHZ la tension maximale appliquée est de 3V.



Figure II.14: a-La variation de la conductivité en fonction de l'inverse de la température pour différentes fréquences d'isatine thiosemicarbazone, (Isth).



Figure II.14-b-: La variation de la conductivité en fonction de l'inverse de la température pou différentes fréquences d'isatine -3-hydrazone (Ish).

La figure II.14 représente respectivement la variation de conductivité log (sigma (Ω^{-1} m⁻¹)) en fonction de la température pour une série de cinq fréquences : 100 Hz, 500 HZ,1 KHZ et 100 KHZ pour Isatine thiosemicarbazone (a) et l'Isatine hydrazone (b). On remarque deux comportements de la conductivité en fonction de la température. Une augmentation puis une diminution à partir d'une température critique. Cette dernière est déterminée à la fréquence de 100 HZ qui est respectivement de 137.84 °C pour isth et 147.09°C pour ish,

Nous constatons que ces températures sont proches celles des fusions.

Nous avons calculé la conductivité de nos produits à partir des deux graphes de la figures II.14, en fonction de la température, les résultats sont répertoriés dans le tableau II.3

T(K)	Fréquences	Isatine-thiosemicarbazone	Isatine-3-hydrazone	
		$\sigma(\Omega^{-1}m^{-1})$	$\sigma(\Omega^{-1}m^{-1})$	
303	100 KHZ	15.72 10 -6	17.01 10-6	
303	100 HZ	14.37 10-6	13.00 10-6	





Figure II.15-a- : *la variation de la permittivité (* ε_1 *) en fonction de l'inverse de la température pour différentes fréquences du isth.*



Figure II.15-b- : *la variation de la permittivité* (ε_2) *en fonction de l'inverse de la température pour différentes fréquences du isth.*



Figure II.16 -a-: La variation de la permittivité (ε₁) en fonction de la température pour différentes fréquences du Isatine hydrazone Ish



Figure II.16-b- : La variation de la permittivité (ε₂) en fonction de la température pour différentes fréquences du Isatine hydrazone Ish.

A partir des deux figures (II.15) et (II.16) respectivement pour les deux produits Isatine thiosemicarbazone, et isatine hydrazone, nous remarquons une augmentation moins importante de la permittivité réelle (ϵ_1), et imaginaire (ϵ_2) pour les fréquences 100HZ,500HZ, 1KHZ, et presque nulle pour les fréquences 10KHZ,100KHZ avant la température de fusion. Cette augmentation est associée à l'apparition d'un phénomène de conduction dans le matériau.

II.6. Conclusion

D'après cette étude nous constatons l'importance de ces matériaux dans le domaine des semi-conducteurs, Les résultats de l'élaboration des couches minces à partir de ces matériaux font objet d'une discussion dans le chapitre III.

Chapitre III

Elaboration des films minces et Techniques de caractérisation

III.1. Introduction :

Dans ce chapitre nous présenterons les résultats de l'élaboration des couches minces préparées à partir de nos matériaux. Il faut noter que le matériau de choix est l'isatine-thiosemicarbazide et la technique utilisée pour nos dépôts est le_spray pyrolyse ultrasonique.

III.2. Généralité sur la technique utilisée :

Le spray est une technique de dépôt très utilisée pour l'élaboration des couches minces. Elle présente un avantage important qui est le faible cout et la simplicité de sa mise en œuvre. Cette technique consiste en la pulvérisation d'une solution du matériau à déposer, sur un substrat porté à une température appropriée. La solution arrive sur le substrat sous forme de petites gouttelettes ou elles se décomposent pour former une couche.

L'équipement typique du spray pyrolyse se compose d'un atomiseur, une solution de précurseur, réchauffeur de substrat, et un régulateur de température. La figure III.1, présente le schéma de principe de cette technique.

Les atomiseurs suivants sont habituellement utilisés dans la technique de spray pyrolyse :

- Jet d'air : le liquide est exposé à un jet d'air²⁷
- Ultrasonique (les fréquences ultrasoniques produisent les ondes courtes nécessaires pour l'atomisation fine²⁸
- Electrostatique (le liquide est exposé à un champ électrique élevé²⁹

²⁷ A.R. Belkenende, A. Bogaerts, J.J. Scholtz, et al, *Philips Journal of Research*, 50 (3-4) (**1996**) 365.

²⁸ S.P.S. Arya and H.E. Hitermman *Thin solid film 193(1-2)* (**1990**) 841.,

²⁹ C.H. Chen, E.M. Kleder et al, *J. Mater. Chem*, 6(5) (**1996**) 765.



Figure III.1 : Schéma simplifié de déposition de couches minces par la technique de Spray Ultrasonique.

III.3. Préparation de nos échantillons :

Dans ce travail, nous avons essayé d'optimiser les conditions de dépôt par spray pyrolyse ultrasonique d'échantillons **l'Isatine Thiosemicarbazone**(isth) :

Nos échantillons ont été déposés sur deux sortes de substrats différents, le verre et le silicium dopé de Bore de type p avec une résistivité égale à 6000 Ω .cm.

Les substrats de verre ont été utilisés pour les caractérisations par microscopie optique, par la transmission optique, la technique de la pointe chaude et les mesures électriques (courant-tension).

La qualité des couches déposées dépend de l'état de surface et de la propriété du substrat. Son nettoyage est donc une étape très importante par conséquent il faut éliminer toute trace de poussière et de graisse et s'assurer que la surface du substrat ne comporte pas de défauts (planéité, rayures). Ces conditions sont indispensables pour avoir une bonne adhérence et uniformité du dépôt sur le substrat.

Les substrats sont nettoyés par bains d'ultrason, selon les étapes suivantes :

- Nettoyage pendant 15 minutes dans un bain de trichloréthylène (rinçage à l'eau distillé 5minutes).
- Nettoyage pendant 15 minutes dans un bain d'acétone (rinçage à l'eau distillé 5minutes).
- Nettoyage pendant 15 minutes dans un bain d'éthanol (rinçage à l'eau distillé 5minutes).
- Séchage avec de l'air chaud.

III.3.1. Préparation de la solution isth :

Nous avons préparé deux solutions isatine thiosemicarbazone dans le DMSO ayant la concentration (0.5g/25ml) et celle de (0.5g/50ml).



Figure III.2. (a) : Solution de isatine thiosemicarbazide dans le DMSO

Comme nous avons préparé une autre solution dans le méthanol (0.18g/25ml).



Figure III.2. (b) : Solution de isatine thiosemicarbazide dans le méthanol

L'objectif de ce travail est l'optimisation des conditions de dépôt par spray pyrolyse ultrasonique élaborée par l'équipe C2MO : Conception et Modélisation de Matériaux pour l'Optoélectronique au laboratoire de Génie Physique, université Ibn Khaldoun, Tiaret.

Isatine thiosemicarbazone :

2,3-INDOLEDIONE 3-THIOSEMICARBAZONE

La formule moléculaire :

$C_9H_8N_4$

État physique : solide

Masse molaire : 220.041885

Point de fusion= 268°C



Figure III.3 : Apparence, une poudre jaune

III.4. Etude morphologique et optoélectronique des films de l'Isatine Thiosemicarbazone (Isth) déposé par spray pyrolyse ultrasonique :

III.4.1. Conditions de dépôt :

Afin de comprendre les mécanismes de formation des films minces de notre matériau organique l'Isatine Thiosemicarbazone (Isth). Nous avons plusieurs dépôts en faisant varier la température du substrat ; la concentration de notre solution de départ ainsi que le flux d'air porteur, le temps de dépôt et enfin la nature du solvant. Ces paramètres sont résumés sur le tableau suivant :

Echantillons/	Solvant	Ts (°C)	Flux d'air	Temps de	Observations
Concentration			l/min	dépôt	
				(minutes)	
T1:0.5g/25ml	DMSO	95	2.6	5	Dépôt sec
T2 : 0.5g/25ml	DMSO	95	2.6	5	Dépôt sec(dt2 <dt1)< td=""></dt1)<>
T3 : 0.5g/25ml	DMSO	100	2.6	10	Dépôt sec
T4:0.18g/25ml	Méthanol	95	2.6	7	Dépôt pauvre en
					matière

Tableau III.1 : Résumé des conditions de dépôt de no films de l'Isth.

Les meilleurs dépôts sont présentés.

III.4.2Morphologie/microstructure vue par microscopie optique :

L'étude de la morphologie des couches minces de l'Isth est étudiée par microscopie optique (métallographique (HUND 600).

Les images suivantes représentent les meilleurs agrandissements :

III.4.2.a. Cas de l'échantillon T1 : Dépôt sec.



20/0.50

40/0.6



Les images présentées sur la figure III.4, montre clairement que nous avons de la matière formant la couche mince déposée. Nous avons des structures en ilôts avec différentes distributions de tailles ou surfaces, mais avec le même type de configuration. Nous observant clairement des microstructures en forme de chaines émergant d'un grand ilôt et ces chaines sont constituées par des mailles en forme de nanograins ressemblants à des graines de riz.

III.4.2.b. Cas de l'échantillon T2 : Dépôt sec.







10/0.30



20/0.50

40/0.65



La légère différence entre le film mince T2 avec celui de T1 est la distance entre le bec de spray est les substrats ($d_{T2} < d_{T1}$). Nous observant clairement que le dépôt est sous forme de gouttelette du matériaux solidifiés connectées entre elle par un continium formé par la même matière. Ce même comportement a été observé par d'autres groupes de recherche³⁰.

³⁰ A. Abdellah, B. Fabel, Paolo Lugli, Giuseppe Scarpa. *Organic Electronics* 11 (**2010**) 1031–1038.

III.4.2.c Cas de l'échantillon T4 :

La solution préparée dans le méthanol nous donne un précipité et pratiquement aucun dépôt n'a pu être obtenu.

III.4.2.c Cas de l'échantillon T3 : Dépôt sec.



10/0.30



40/0.65











Pour le dernier dépôt nous avons augmenter le temps de dépôt (10 minutes). Le dépôt est plus dense et homogène par rapport aux autres. Nous pouvons observer la fusion des îlots des films T1et T2 ainsi que la densification des chaines (déjà observés dans les autres film).

En résumé ; nous pouvons dire que les films obtenus sont formés par des gouttelettes individuelles et une couche sans trous constituée par l'empilement successif de ces gouttelettes.

La propagation et la déformation des gouttelettes lors de l'impact sur le substrat ont également pu être observées dans les images de microscopie optique. Les gouttelettes, qui sont supposées être sphériques à l'origine, sont déformées en structures plus semblables à des disques de diamètre accru et de limites plus élevées. Cette déformation est typique des dépôts de pulvérisation et devrait dépendre de la vitesse des gouttelettes et les propriétés des chocs ainsi qu'aux propriétés des solvants, comme la tension superficielle. Nous pouvons aussi supposer que ces effets pourraient être liés aussi à l'inhomogénéité du flux pulvérisé, contenant des gouttelettes de différentes tailles variant de quelques nanomètres de diamètre jusqu'à 40 nm.³¹,³²

III.5.Etude par spectroscopie optique UV-Vis :

Les figures suivantes représentent les spectres UV visibles de notre échantillon en solution à 0.5g/ 25 et 50 ml.



Figure III.7-a-: Spectre d'absorbance en fonction de longueur d'onde de notre solution de départ pour les deux concentrations 0.5g/25 et 50 ml.

³¹ C.N. Hoth, R. Steim, P. Schilinsky, S.A. Choulis, S.F. Tedde, O. Hayden, C.J. Brabec, , *Org. Electron*. 10 (**2009**) 587–593.

³² A. Abdellah, D. Baierl, B. Fabel, P. Lugli, G., Scarpa, ; *IEEE-NANO-2009*, (2009) 831–934



Figure III.7-b-: Spectre d'absorbance en fonction de l'énergie de notre solution de départ pour les deux concentrations 0.5g/25 et 50 ml.

Nous remarquons une très faible absorption de notre solution dans le visible et une légère absorption dans les ultras violets ; suggérant que notre substance absorbe dans les UV d'où nous supposons que nous aurons un gap optique qui sera entre 2.5 eV à 3.5 eV pour le matériau déposé en couches minces.

Nous avons estimé les épaisseurs : $d_{T1} \approx 400 \text{ nm}$; $d_{T2} \approx 200 \text{ nm}$; $d_{T3} \approx 150 \text{ nm}$.

Chapitre III : Elaboration et caractérisation des films minces



Figure III.8 : Spectres de transmittance des films T1, T2 et T3.

Nous observons sur les trois spectres une transmission importante relativement à leurs épaisseurs respectives ; cela confirme le spectre d'absorbance de la solution de départ. Par ailleurs ; les couches minces ont été déposés sur des substrats en verre ordinaire (verre pour microscope) et le problème qui se pose c'est la transmission chute dans la gamme des UV d'où nous ne pouvons voir la suite de l'absorption de nos films. Nous observons une sorte de frange d'interférences et un redressement puis une chute de la transmission.

III.6. Etude par les mesures électriques :

Nous avons essayé de vérifié la nature de la conduction de nos films, en utilisant la technique dite de la pointe chaude (Hot probe methode).

Nous avons fait des mesures courant-tension sur nos films. Nous avons appliqué une tension entre deux points sur la surface de nos films en la faisant varier entre -2 à +2 Volts et nous avons recueillis un courant.

Nous avons présenté sur les figures III. 9, 10 et 11, les caractéristiques courant tension de nos films et *nous avons été surpris par l'allure de nos courbes*. En effet, nous avons remarqué que l'allure change avec le type de substrat utilisé, qui est dans notre cas le verre et le silicium ainsi qu'une couche mince d'oxyde de zinc ZnO déposée sur un substrat de verre.

Chapitre III : Elaboration et caractérisation des films minces



Figure III.9 : Caractéristique courant-tension de nos films déposés sur un substrat de verre.
Chapitre III : Elaboration et caractérisation des films minces

Nous observons sur les figuresIII.9que le courant est négatif en fonction de la tension. Par ailleurs, même à la tension 0 Volts nous avons un courant négatif. Nous remarquons aussi que le caractère de la conduction n'est pas ohmique vu l'allure de la courbe I-V, que nous avons fitter en une fonction exponentielle (FigureIII.9, T1), en ayant la forme de l'expression suivante :

$$I = I_0 + Ae^{(R_0 V)}$$

Ce comportement est dicté par la nature des porteurs de charges majoritaires qui sont les trous. D'où nous pouvons suggérer que les matériaux déposés en couches minces (Isth) est de type p.



Figure III.10 : Caractéristique courant-tension de nos films déposés sur un substrat de silicium légèrement dopé bore très résistif (6000 Ω .cm).

Chapitre III : Elaboration et caractérisation des films minces

En effet, ce comportement a été confirmé par les mesures courant-tension sur les mêmes échantillons déposés sur du silicium légèrement dopé au Bore avec une résistivité de l'ordre de 6000 Ω .cm. Cette même allure a été déjà observée par d'autres groupes de recherche suggérant que le matériau est de type p^{33 34}



-b-

Figure III.11 : Caractéristique courant-tension du film T3 déposés sur un film mince de ZnO d'épaisseur de l'ordre de 350 nm, et la couche mince de ZnO.

³³ M. Bousmaha, M.A. Bezzerrouk, R. Baghdad, K. Chebbah, B. Kharroubi and B. Bouhafs. *Acta Physica Polonica A*, *129 N°6* (**2016**) 1155-1158

³⁴ Physics of Semiconductor Devices. S.M. Sze and Kwok K. Ng. John Wiley & Sons, Inc. ISBN:9780471143239; DOI:10.1002/0470068329. (**2007**).

Chapitre III : Elaboration et caractérisation des films minces

Nous avons aussi de calculer la conductivité de ce matériau sur les différents types de substrats utilisés (voir figureIII.14), et nous les avons résumés sur le tableau II.2.

Echantillons	Type de substrat	Conductivité ($\Omega.cm^{-1}$
Film de ZnO	Verre	1.61 10 ⁻⁴
T2	Si (Bore)	2.22 10-6
T3	Si (Bore)	5.03 10-6
Т3	Film de ZnO	7.35 10 ⁻⁵

Tableau III.2 : Valeurs de la conductivité calculée pour les films de ZnO, T2 et T3 déposés surdifférents substrats

III.7. Conclusion

Nous pouvons conclure que les couches minces de l'Isatine Thiosemicarbazone (Isth) déposées par spray pyrolyse ultrasonique, sont transparentes avec un gap optique de l'ordre de 3 à 3.5 eV absorbant dans la gamme spectrale des ultras violets ; que le caractère de la conduction est de type p. Nous pouvons pousser l'étude par microscopie électronique à balayage afin de voir la microstructure en détails et comprendre la formation des chaines observée par microscopie optique et effectuant d'autres mesures(effet Hall) afin de vérifier et confirmer les résultats déjà obtenus.

Conclusion générale

Conclusion générale :

Au cours de ce travail, nous avons synthétisé des dérivés de l'isatine à partir de la condensation de ce dernier avec l'hydrazine et le thiosemicarbazide selon le schéma retro synthétique suivant :



Figure 01 : Le schéma retro synthétique des dérivés -isatine.

Les matériaux préparés ont été caractérisés en utilisant la spectroscopie UV-VIS et la spectroscopie infrarouge FTIR.

Les mesures diélectriques effectuées sur nos produits ont révélé un caractère semi-conducteur avec une énergie de gap environ de 2.64 eV pour l'isatine-3-hydrazone et de 2.94 eV pour l'isatine thiosemicarbazone.

Ces mêmes mesures ont données des valeurs de la conductivité de 15.72 10 $^{-6}$ (Ω^{-1} m⁻¹) pour l' isatine thiosemicarbazone et 17.01 10 $^{-6}$ (Ω^{-1} m⁻¹) Pour l'isatine-3-hydrazone.

L'élaboration de couches minces déposées par spray pyrolyse ultrasonique, effectuées sur notre produit de choix isatine thiosemicarbazone ont donné des couches transparentes avec un gap optique de l'ordre de 3 à 3.5 eV absorbant dans l'UV; nous constatons que le caractère de la conduction est de type p.

Nous pouvons pousser l'étude par microscopie électronique à balayage afin de voir la microstructure en détails et comprendre la formation des chaines observée par microscopie optique en effectuant d'autres mesures (par effet Hall) afin de vérifier et confirmer les résultats obtenus.

Annexe

Annexe

Techniques de caractérisations utilisées pour les couches minces :

I- Microscopie Optique :

Nous avons utilisé un microscope optique métallographique pour les mesures optiques : Hund 6000 AM.



Figure 1 : Microscope optique

I- Spectrophotometrie UV-Vis:

I.1.Transmission et constantes optiques:

L'indice de réfraction n, le coefficient d'absorption α optique ainsi que l'épaisseur d d'une couche mince peuvent être déterminés à partir des mesures de transmission optique de la couche déposée sur un substrat transparent .

1.1.a. Principe de la méthode :

Les couches destinées aux mesures de transmission optique sont déposées sur un substrat de quartz. Les spectres de transmission sont enregistrés avec un spectrophotomètre Jenway Model 6800 à double faisceau permettant de parcourir une gamme spectrale allant de 190 nm à 1100 nm. L'appareil fonctionne en mode double faisceau : un faisceau de référence dans lequel sont disposé un substrat de quartz nu et un faisceau échantillon. Le pourcentage de transmission de la couche est alors égal au rapport de la transmission mesurée en s'affranchissant de l'ensemble couche+substrat et de celle du substrat nu. Ainsi les spectres obtenus seront corrigés de l'absorption dans le substrat.

I.1.b. Détermination du coefficient d'absorption optique Q :

La transmission dans la zone de plus forte absorption est de la forme $Ke^{-\alpha d}$ où K dépend des indices de réfraction de la couche et du substrat. L'épaisseur de la couche et la dispersion de l'indice ont été déterminées lors de l'analyse de la zone de transparence. L'utilisation de l'extrapolation de l'indice dans la zone de plus forte absorption s'avère justifiée par le fait que la détermination du coefficient d'absorption est peu sensible à la valeur exacte de l'indice de réfraction. On calcul alors K et on détermine α à partir de l'expression :

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left(\frac{K}{T_{film}} \right)$$

Nous avons utilisé le long de ce travail l'expression qui fait intervenir la transmission et la réflexion:

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left[\frac{(1-R^2)}{2T} + \sqrt{\frac{(1-R)^4}{4T^2}} + R^2 \right]$$

Tauc et al, ont montré que dans la région de forte absorption, le coefficient d'absorption peut s'écrire sous la forme :

$$\alpha(\hbar\omega) = C_{=}^{te} |M|^2 \frac{(\hbar\omega - E_0)^2}{\hbar\omega}$$

Où $\left|M\right|^2$ est le carré des éléments de matrice des transitions supposés constants.

La détermination du coefficient d'absorption optique nous permet de déduire le gap optique suivant deux définitions. La première consiste à déterminer la valeur de l'énergie E_{04} pour laquelle le coefficient d'absorption vaut 10^{-4} cm⁻¹. La deuxième définition consiste à déterminer le gap de Tauc en faisant l'extrapolation de la partie linéaire de $[\alpha(\omega)\hbar\omega]^{\frac{1}{2}}$ en fonction de $\hbar\omega$ jusqu'à son intersection avec l'axe des énergies

II. Mesures électriques

II.1 Méthode de pointe chaude (type des porteurs)

Détermination du type du semi-conducteur par la technique de la pointe chaude Cette technique (voir la figure III-15), consiste à déterminer le type du semi-conducteur. Elle est rapide fiable et efficace pour déterminer le type de sa conductivité. il suffit simplement d'appliquer une source de chaleur (fer à souder dans notre cas) et de relier le semiconducteurs à un milliampèremètre. Le fer à souder va jouer le rôle d'une source de chaleur pour l'une des électrodes du milliampèremètre qui va indiquer une valeur positive ou négative ; ce qui permet d'en déduire le type des porteurs majoritaires (sens positif (type n), sens négatif (type p)). L'application de la pointe chaude donne de l'énergie aux électrons du semi-conducteur ; ce qui va créer des paires électrons-trous localement et la concentration des porteurs minoritaires augmente. Ces derniers diffusent sous l'effet du gradient de leur concentration, qui est due à l'application d'un gradient de température allant de la pointe chauffée vers l'autre pointe qui donne naissance à un courant électrique, ce dernier est bouclé à travers le milliampèremètre. Le courant dû à la diffusion des porteurs minoritaires est négligé devant celui dû aux porteurs majoritaires.

Lorsque les trous diffusent loin de la pointe chaude ils suivent le sens du courant dans le semi-conducteur, donc c'est la pointe froide qui fournit les charges positives au milliampèremètre. Contrairement si les électrons diffusent loin de la pointe chaude ils remontent le sens du courant dans le semi-conducteur, c'est la pointe froide qui fournit les charges négatives. Ceci explique le sens de la déviation du milliampèremètre et le signe négatif dans l'équation de la diffusion des trous .



Figure2 : Le principe de la technique dite « la pointe chaude »

Résumé :

Au cours de ce travail nous avons synthétisé l'isatine -3- hydrazone et l'isatine thiosemicarbazone à partir de la condensation de l'isatine avec l'hydrazine et le thiosemicarbazide afin de les utiliser comme des matériaux organiques et étudier leur propriétés physiques et chimiques.

La caractérisation est effectuée par spectroscopie infrarouge FTIR et spectroscopie UV-VIS, cette analyse donne un gap de 2.64 eV (l'isatine-3-hydrazone) et Eg= 2.94 eV (l'isatine thiosemicarbazone).

Les mesures diélectriques donnent une conductivité $\sigma = 15.72 \ 10^{-6} \ (\Omega^{-1} \text{m}^{-1})$ (Isth)

et $\sigma = 17.01 \ 10^{-6} \ (\Omega^{-1} \text{m}^{-1})$ Ish.

L'élaboration de couches minces sur le matériau (ISTH) déposées par spray pyrolyse ultrasonique, donne un gap optique de l'ordre de 3 à 3.5 eV absorbant dans l'UV.

Nous constatons que le caractère de la conduction est de type p.

Nous pouvons pousser l'étude par microscopie électronique à balayage afin de voir la microstructure en détails et comprendre la morphologie réelle en effectuant d'autres mesures (effet Hall) afin de vérifier et confirmer nos résultats obtenus.

خلاصة:

خلال هذا العمل ، قمنا بتصنيع isatin-3-hydrazone و isatin thiosemicarbazone من تكاثف isatin مع hydrazine وhydrazine من أجل استخدامها كمواد عضوية ودراسة خواصبهم الفيزيائية و الكيميائية.

يتم إجراء التوصيف بواسطة مطيافية الأشعة تحت الحمراء FTIR و مطيافية UV-VIS ، يعطي هذا التحليل فجوة تبلغ (isatin thiosemicarbazone) و2.94 eV (isatin-3-hydrazone) .

isatin thiosemicarbazon القياسات العازلة الموصلية ($\Omega^{-1}m^{-1}$ ($\Omega^{-1}m^{-1}$ ل σ = 15.72 נ

isatin-3-hydrazone $J \sigma = 17.01 \ 10^{-6} \ (\Omega^{-1} \text{m}^{-1})$

.تطور الطبقات الرقيقة على المادة (ISTH) المودعة بواسطة رذاذ الانحلال الحراري بالموجات فوق الصوتية ، يعطي فجوة بصرية من 3 إلى 3.5 الكترون فولت في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية.

يمكننا دفع الدراسة عن طريق مسح المجهر الإلكتروني لرؤية البنية الدقيقة بالتفصيل وفهم التشكل الفعلي من خلال إجراء قياسات أخرى (تأثير القاعة) للتحقق من نتائجنا وتأكيدها.